Original document

ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

Publication number: JP2247278
Publication date: 1990-10-03

Publication date: Inventor:

SHOJI HIROSHI; HOSOKAWA TADASHIO; AZUMA HISAHIRO

Applicant:

IDEMITSU KOSAN CO

Classification:

- international:

H05B33/12; C09K11/06; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/12; C09K11/06; H01L51/50;

H05B33/14; (IPC1-7): C09K11/06; H05B33/14

- european:

Application number: JP19890068387 19890320 Priority number(s): JP19890068387 19890320

View INPADOC patent family

Report a data error here

Abstract of JP2247278

PURPOSE:To obtain a novel organic electroluminescence element having excellent heat resistance, high luminance and good stability and exhibiting green luminescence and capable of preparing in good yield by using a specific compound as a luminescent material. CONSTITUTION:The aimed element obtained by using a compound (e.g. a compound expressed by formula II) expressed by formula I [R<1> and R<2> are alkyl, alkoxy, cyano or (substituted) aryl; R<3> and R<4> are (substituted)-heterocyclic group or aryl; Ar is (substituted)-arylene; R<1> and R<3>, and R<2> and R<4> may each form (substituted)-ring structures by coupling with each other].

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

平2-247278 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)10月3日

C 09 K 11/06 H 05 B 33/14

Z 7043-4H 6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全15頁)

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内

の発明の名称

エレクトロルミネツセンス素子

願 平1-68387 ②特

願 平1(1989)3月20日 22出

明 @発 者 明

79発

@発

四代

海 林 東

Ж

弘

地 潮

久 洋 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

明 砂出 頣 人 理

者

者

出光舆産株式会社

細

東

弁理士 久保田 藤郎

蚏 細

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス素子

- 2. 特許請求の範囲
- 1 発光材料として、一般式

... (1)

(式中のR¹及びR²は、それぞれアルキル基、ア ルコキシ基、シアノ基又は置換基を有する若しく は有しないアリール基、 R '及び R 'は、それぞれ 置換基を有する若しくは有しない複素環式基又は アリール基、Arは置換基を有する若しくは有し ないアリーレン基であって、R 'とR'及びR'と R・はたがいに結合して層換技を有する若しくは 有しない飽和又は不飽和の環構造を形成していて もよい)

で安される化合物を用いたことを特徴とするエレ

クトロルミネッセンス安子。

- 1 一般式(1)で表される化合物から成る発光 層を有する請求項1記載のエレクトロルミネッセ ンス素子。
- 1 発光層を一対の電極間に介在させて成る請求 項2記載のエレクトロルミネッセンス案子。
- 陽極、正孔往入層、発光層及び陰極の順に積 磨して成る請求項3記載のエレクトロルミネッセ ンス素子。
- 5 陽極、正孔注入層、発光層、電子注入層及び **陰極の順に積層して成る請求項3記載のエレクト** ロルミネッセンス素子。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は新規な有機エレクトロルミネッセンス **茶子に関するものである。さらに詳しくいえば、本** 発明は、耐熱性に優れ、歩留りよく作製しうる高輝 度で安定性の良好な緑色発光の有機エレクトロル ミネッセンス素子に関するものである。

【従来の技術】

近年、エレクトロルミネッセンス素子(以下、 E L 索子と略称する)は自己発光のため視認性が 高く、かつ完全固体素子であるため、耐衝撃性に 優れるなどの特徴を有することから、各種表示装 置における発光素子としての利用が注目されてい る。

このEL素子には発光材料に無機化合物を用いて成る無機EL素子と有機化合物を用いて成る有機EL素子とがあり、このうち、有機EL素子は印加電圧を大幅に低くしうるために、その実用化研究が積極的になされている。

前記有機EL素子の構成については、陽極/ 発光層/陰極の構成を基本と、これに正孔往入層 や電子往入層を適宜設けたもの、例えば陽極/正 孔注入層/発光層/陰極や、陽極/正孔往入層/ 発光層/電子往入層/陰極や、陽極/正孔往入層/ 分れている。該正孔往入層は、陽極より注入のが知 た正孔を発光層に伝達する機能を有し、また、電 子注入層は陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有して、該正孔往入層

8一とドロキシキノリンのアルミニウム鏡体を発 光層の材料とし、かつジアミン系化合物を正孔注 入層の材料とした陽極/正孔注入層/発光層/絵 極の構成から成る積層型EL案子[「アプライド・フィジックス・レターズ(Appl. Phys. Lett.)」第51巻、第913ページ (1987年)]、(2)発光帯域に8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム鏡体を用いた8-ヒドロキシリンのアルミニウム鏡体を用いた個の構成から放る報度型EL案子(特開昭59-194393号公報)、(3)隔極/正孔注入帯が大路を低の構成から投入で発力を開発を表示した。 (次)には、1000円のでは、1000円の構成が、1000円のででは、1000円の発光帯が大路を の構成から成り、たとし案子(欧州特許公開公報第281381号)などが知られている。

しかしながら、前記(1)及び(2)のEL案子においては、低電圧で高輝度の発光が得られているものの、発光材料として用いられる8-ヒドロキシキ!リンの300℃程度以上の温度では容易に熱分解するため、蒸着の際、蒸着源の温度を300℃程度以下と蒸発温度ぎりぎりに低く抑え

を発光層と隔極との間に介存させることによって、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入され、さらに、発光層に陰極又は電子注入層より注入された電子は、該発光層と正孔往入層の界面に存在する電子の障壁により、この発光層内の界面に番積され発光効率が上がることが知られている(「アブライド・フィジックス・レターズ」第51巻、第913ページ(1987年))。

一方、前記有級EL案子においては、有機発光層に電子を注入するには、使用される陰極が仕事関数の低いものほど有利であり、例えばナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウムなど、仕事関数が4eV以下の金属から成る陰極を用いた案子は歴史的に有名な公知のことである。 [「エレクトロニック・プロセシーズ・イン・オルガニック・クリスタルズ(Electric Processes inOrganic Crystals)」パーガモン・プレス、ニュー・ヨーク(1981年)}。

このような有機EL素子としては、例えば(1)

る必要があって、素子作製条件が難しくしかも蒸 着速度が遅いので案子の生産性の低下を免れない などの問題がある。また、薄膜性に優れた発光層 の材料を選定しなければ素子は高性能を発揮しえ ないという点を留意しなければならない。

一方、(3)のEL素子においては、ホスト物質には、正孔と電子を外部から注入できるもの、例えば好ましい化合物として8-ヒドロキシキノリンのA & 館体が、また、蛍光性物質には、正孔と電子の再結合に応答して発光できるもの例えば公知の蛍光性色素が用いられている。

この場合、発光帯(発光層)がもつべき往入機能(電界印加により陽極又は正孔注入層より正孔を住入することができる機能)、 輸送機能(正孔及び電子を往入できる機能)、 輸送機能(正孔と電子の再結合の場を提供し、 これを発光につなげる機能の一部はホスト物質が担い、 該蛍光性物質は発光機能の一部のみを分担するこ

とから、該ホスト物質に敵量(5 モル%以下) 合有させている。このような構成の E L 案子は、 1 0 V 程度の印加電圧で 1 0 0 0 c d / a ²程度の 高輝度で、緑色より赤色領域の発光を可能として いる。

しかしながら、このEL素子は、ホスト物質として、通常8-ヒドロキシキノリンが用いられているため、前記(1)及び(2)のEL素子と同様の問題点を有している。

有機 B L 素子に ジスチルベンゼン 誘導 体を用いることについて触れている 文献として米国特許第4、672、265 号明細書、同4、734、338 号明細書、同4、734、338 号明細書、同4、741、976 号明細書及び同4、775、820 号明細書などがある。 前記明細書には、電子受容性の電気的発光性化合物よりなる層と電子供与性の電気的発光性化合物よりなる層の二層の復層を発光層とした基本構成を用いる。ここで電気的発光性化合物は、高い発光量子効率を有る

せずとも、発光層としてジスチルベンゼン誘導体 からなる薄膜が機能しうることは何の技術開示も ない。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、このような従来の低電圧で高輝度の 発光が可能な有機EL索子における問題を解決し、 耐熱性及び薄膜形成性に優れ、歩留りよく作製し うる高輝度で安定性の良好なEL案子を提供する ことを目的としてなされたものである。

[課題を解決するための手段]

本発明者らは前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、ある特定構造のスチルペン系化合物が、発光層として必要不可欠な注入機能及び発光機能を禁備し、かつ耐熱性及、競性に優れていて、蒸着温度に加熱しても、改な化合物は、何ら分解せず、均一な微結晶粒からる限密な膜が形成できる上、対向電極(から形化の形形成できる上、対いことにより、形化合物を発光材料として用いることにより、歩留は、低

とともに、外部摂動を受けやすい x 電子系を有し、 電気的励起が可能な化合物である。

しかしこれらにおいては、発光層は2層の復層とすることが必須であり、この2層を形成する電子供与性化合物と受容性化合物の励起鏡体の形成に代表される2層の界面付近における各種相互作用による発光であり、界面の状態に発光性能は大きく依存するため、作製条件が難しく、界面の劣化による発光の減少が著しいという問題点を保有する。

上記の電気的発光性化合物の例として、1.4

- ビス(2 - メチルスチリル)ベンゼン及びそのアルキル基、アルコキシ基、アミノ基などの配換体の名が記載されている。しかし、これらの化合物を用いた業子の発光性能については何の開示もない。また前記のように発光層での発光起源は2層の界面での相互作用によるものとしているので、発光機能を2層界面での動起鏡体によるのと特定化した発明である。この特定化された発光機能によらずに、すなわち発光層を2層の構造と

電圧の印加で高輝度の脊緑色より緑色までの安定 な発光が得られることを見い出し、この知見に基 づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、発光材料として、一般式

... (1)

(式中のR'及びR'は、それぞれアルキル茲、アルコキシ基、シアノ基又は置換基を有する若しくは有しないで、表'及びR'は、それぞれでは、ないアリール基、R'及びR'は、それぞれで換基を有する若しくは有しないアリーレン基であって、R'とR'及びR'とR'はたがいに結合して置換基を有する若しくは有しない飽和又は不飽和の環構造を形成していてもよい)

で表される化合物を用いたことを特徴とするエレ クトロルミネッセンス案子を提供するものである。 以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のEL案子においては、発光材料として、 一般式

... (1)

(式中の R '、 R ¹、 R ¹、 R ⁴及 び A r は 前記 と 同じ 意味をもつ)

で喪される化合物が用いられる。

これらの化合物はジスチルベンゼン類似の骨格を有し、固体状態において蛍光性を示し、かつ電子と正孔の移動性も良好であり、該ジスチルベンゼン類似の骨格の共役性により、イオン化エネルギーが小さく、電子親和力が大きいので、電極などからの電荷の注入が容易であるという特性を有している。

前記一般式(I)において、R¹及びR³は、それどれメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基シクロヘキシルなどのアルキル基、メトキシ基、

などのアミノカルポニル基、水酸基、ナフチルオキシカルポニル基、キシリルオキシカルポニル基、フェノキシカルボニル基などのアリールオキシカルポニル基、メトキシカルポニル基などのアルコキシカルポニル基、さらには一般式

(式中のR B V R は、それぞれ水素原子、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基などのアルキル基、アセチル基、プロビオニル基などのアシル基、アルデヒド基、フェニル基又はトリル基、キシリル基などの登換フェニル基であり、それらは同一であってもよいしたがいに異なっていてもよく、また、たがいに結合してで換、無置換の五人員環又は飽和五人環で形成していてもよい)

エトキシ茲、プロポキシ茲、ブトキシ茲などのア ルコキシ基、シアノ基又はアリール基であって、 **設アリール基はフェニル、ナフチル、アントニル** などであり、これらは下記の各種置換基を有して いてもよいし、有さなくてもよい。このアリール **蒸の置換基としては前記の特性が損なわれない範 朗で各種屋換基が導入されてよい。例えばハロゲ** ン原子、メチル基、エチル基、プロピル基、プチ ル基などのアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、 プロポキシ基、プトキシ基などのアルコキシ基、 ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、プチ リル基などのアシル基、アセチルオキシ基、プロ ピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基などのアシ ルオキシ茲、アセチルアミノ茲、プロピオニルア ミノ基、ブチリルアミノ基などのアシルアミノ基、 ペンジル基、フェネチル基などのアラルキル基、 フェノキシ葢、トリルオキシ葢などのアリールオ キシ蓋、シアノ茲、カルポキシル茲、ビニル茲、 スチリル基、アニリノカルポニル基、ジメチルア ミノカルポニル基、カルバモイル基、アラニル基

で表されるアミノ基などが挙げられる。また、該R '及びR*は同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよい。

さらにアリール基を配換する配換基の間で結合 し、置換、無置換の飽和五員環又は六員環を形成 してもよい。

さらに、前記R'とR'及びR'とR'はたがいに 結合して、置換蓋を有する若しくは有さない飽和 又は不飽和の環構造を形成していてもよい。

前記一般式(I)におけるArはアリーレン基 であって、産換益を有していてもよいし、存さな くてもよく、また、該置換基としては、前記の特 性が損なわれない範囲で各種置換基が導入されて よい。例えばハロゲン原子、メチル基、エチル基、 プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基などの アルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキ シ基、プトキシ基などのアルコキシ基、ホルミル 基、アセチル基、プロピオニル基、プチリル基な どのアシル基、アセチルオキシ基、プロピオニル オキシ基、ブチリルオキシ基などのアシルオキシ 基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、 ブチリルアミノ基などのアシルアミノ基、ペンジ ル基、フェネチル基などのアラルキル基、フェノ キシ基、トリルオキシ基などのアリールオキシ基、 シアノ基、カルポキシル基、アニリノカルポニル 盆、ジメチルアミノカルポニル盆、カルパモイル

基、アラニル基などのアミノカルポニル基、水酸基、フェノキシカルポニル基、ナフチルオキシカルポニル基などのアリールオキシカルポニル基、メトキシカルポニル基、エトキシカルポニル基、ブトキシカルポニル基、さらには前記一般式(II)で表されるアミノ基などが挙げられる。

またアリーレン基を配換する配換基の間で結合し、置換、無置換の飽和五員環又は六員環を形成してもよい。

このような一般式 (I) で表される化合物の具体例としては、次に示すものを挙げることができる。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(21)

本発明の B L 素子における発光層は、 前配一般 式 (I) で要される化合物を、例えば蒸着法、 ス ピンコート法、キャスト法などの公知の方法によ

した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる 輸送機能、(3)電子と正孔の再結合の場を発光 層内部に提供し、これを発光につなげる発光機能 などを有している。なお、正孔の住入されやすさ と、電子の注入されやすさに違いがあってもよい し、正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小 があってもよいが、どちらか一方の電荷を移動す ることが好ましい。

この発光層に用いる前記一般式(I)で表される化合物は、一般にイオン化エネルギーが6.0 e V 程度より小さいので、適当な陽極金属又は陽極化合物を選べば、比較的正孔を注入しやすいし、また電子規和力は2.8 e V 程度より大きいので、適当な陰極金属又は陰極化合物を選べば、比較的電子を注入しやすい上、電子、正孔の輸送機能も優れている。さらに固体状態の蛍光性が強いため、該化合物やその会合体又は結晶などの電子と正孔の再結合時に形成された励起状態を光に変換する能力が大きい。

本発明のEL素子の構成は各種の想様があるが、

り薄膜化することにより形成することができるが、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで分子堆積膜とは、敗化合物の気相状態が見せ、政化合物の気相状態のことであり例えば蒸着膜などであるが、通常この分子堆積膜はし路法により形成された薄膜(分子果積膜は区別することができる。また、数発光層は、特別昭59-194393号公報などに開示されているように、掛脂などの結着剤と、敗化合物ととコート法などにより薄膜化し、形成することができる。

このようにして形成された発光層の腹厚については特に制限はなく、適宜状況に応じて選ぶことができるが、通常 5 n m ないし 5 μ m の範囲で選ばれる

本発明のEL素子における発光層は、(1)電界印加時に、陽極又は正孔住入層より正孔を往入することができ、かつ陰極又は電子住入層より電子を住入することができる住入機能、(2)往入

基本的には、一対の電極(陽極と陰極)間に、前記発光層を挟持した構成とし、これに必要に応じて、正孔注入層や電子住入層を介在させればよい。 具体的には(1)陽極/発光層/陰極、(2)陽極/正孔注入層/発光層/陰極、(3)陽極/正孔注入層/発光層/陰極などの構成を挙げることができる。該正孔注入層や電子注入層は必ずしも必要ではないが、これらの層があると発光性能が一段と向上する。

また、前記構成の案子においては、いずれも基 板に支持されていることが好ましく、該基板につ いては特に制限はなく、従来有機EL素子に慣用 されているもの、例えばガラス、透明プラスチッ ク、石英などから成るものをもちいることができ る。

本発明の有機EL素子における陽極としては、 仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電 気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質と するものが好ましく用いられる。このような電極 物質の具体例としては、Auなどの金属、CuI、 1 T O、S n O 、 Z n O などの導電性透明材料が挙げられる。該陽極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、釋膜を形成させることにより作製することができる。 この電極より発光を取り出す場合には、透過率を1 0%より大きくすることが望ましく、また、電極としてのシート抵抗は数百Ω/口以下が好ましい。さらに該厚は材料にもよるが、通常1 O n m o 範囲で選ばれる。

一方、陰極としては、仕事関数の小さい
(4eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物の及びこれらの混合物を電極物質とするものが用は、たりウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム/の一方と、マグネシウム/の電極物質を蒸着やスパッタリングなどが挙げられる。 該陰値 という法により、 薄膜を形成させることにのシー作製することができる。また、電極としてのシー

・ 陽低から正孔が注入された場合、 該正孔を適切に発光階へ伝達しうる化合物であって、例えば 1 0 ° ~ 1 0 ° V / czの電界印加時に、少なくとも 1 0 ⁻ * cz * / V · S の正孔移動度をもつものが好適である。

ト抵抗は数百Ω/ロ以下が好ましく、膜厚は通常 10nmないし1μm、好ましくは50~200 nmの範囲で選ばれる。なお、本発明の案子においては、数隔極又は陰極のいずれか一方が透明又 は半透明であることが発光を透過し、取り出す効 率がよいので好ましい。

本発明のEL素子の構成は、前記したように、各 値の態様があり、前記(2)又は(3)の構成の EL素子における正孔注入層(正孔注入輸送層) は、正孔伝達化合物から成る層であって、 り注入された正孔を発光層に伝達する機能有させ、 この正孔注入層をと発光層との間に孔が発光 層に注入り、より低い電界で多くの正孔が発光 層に注入された電子の発生に孔が電子と の界面に存在する電子の輝空により、この発光 の界面に存在する電子の輝空により、 の界面に存在する電子の輝空により、 の界面付近に蓄積され発光 の外性能の優れた案子となる。

前記正孔往入層に用いられる正孔伝達化合物は、電界を与えられた2個の電極間に配置されて

号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報、同57-11350号公報、同57-1148749号公報などに記載されているもの)、スチルベン誘導体(特開昭61-210363号公報、同61-2255号公報、同61-14642号公報、同61-72255号公報、同62-47646号公報、同62-30255号公報、同60-934462号公報、同60-934462号公報、同60-934462号公報、同60-934462号公報、同60-934462号公報、同60-934462

本発明においては、これらの化合物を正 孔伝達化合物として使用することができるが、 次に示すポリフィリン化合物(特開昭 6 3 -2 9 5 6 9 5 号公報などに記載のもの)及び芳香 族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物 (米国特許第 4 , 1 2 7 , 4 1 2 号明細書、特開昭 5 3 - 2 7 0 3 3 号公報、同 5 4 - 5 8 4 4 5 号公報、同 5 4 - 1 4 9 6 3 4 号公報、同

5 4 - 6 4 2 9 9 号公報、同 5 5 - 7 9 4 5 0 号公報、同 5 5 - 1 4 4 2 5 0 号公報、同 5 6 - 1 1 9 1 3 2 号公報、同 6 1 - 2 9 5 5 5 8 号公報、同 6 1 - 9 8 3 5 3 号公報、同 6 3 - 2 9 5 6 9 5 号公報などに記載のもの)、特に該
芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

数 ボリフィリン化合物の代表例としては、ボルフィン、1・1・0・1 5・2 0 - テトラフェニルー 2 1 H・2 3 H - ボルフィン鋼
(I)、1・1・0・1 5・2 0 - テトラフェニルー 2 1 H・2 3 H - ボルフィン亜鉛(II)、
5・1 0・1 5・2 0 - テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ー 2 1 H・2 3 H - ボルフィン、シリコンフタロシアニンオキシド、アルミニウムフタロシアニンクロリド、フタロシアニン(無金風)、ジリチウムフタロシアニン、鋼テトラメチルフタロシアニン、面フタロシアニン、カフタロシアニン、チタニウムフタロシアニンオキシド、

マグネシウムフタロシアニン、飼オクタメチル フタロシアニンなどが挙げられる。また該芳香 族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物 の代表例としては、N,N,N',N'-テトラフェ ニルー 4 , 4 ' - ジアミノビフェニル、 N , N ' - ジ フェニル - N , N ' - ジ (3 - メチルフェニル) -4,4'-ジアミノビフェニル、2,2-ビス(4 - ジーヮートリルアミノフェニル) プロバン、 1.1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニ ル) シクロヘキサン、N,N,N',N'-テトラー p - トリルー 4 , 4 ' - ジアミノピフェニル、 1 , 1 - ビス (4 - ジ-p - トリルアミノフェニ ル)- 4 - フェニルシクロヘキサン、ビス(4 -ジメチルアミノー2-メチルフェニル)フェニ ルメタン、ビス (4 - ジーp - トリルアミノフェ ニル) フェニルメタン、 N , N ' - ジフェニルー N,N'-ジ(4-メトキシフェニル)-4,4'-ジアミノビフェニル、N,N,N',N'-テトラフェ ニルー4、4′ージアミノジフェニルエーテル、 4,4'-ビス(ジフェニルアミノ)クオードリ

フェニル、N,N,N-トリ(p-トリル)アミン、 4-(ジ-p-トリルアミノ)-4'-(4 (ジ-p-トリルアミノ) スチリル)スチルベン、4-N,N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェニルピニ ル) ベンゼン、3-メトキシー4'-N,N-ジ フェニルアミノスチルベン、N-フェニルカルバ ゾールなどが挙げられる。

本発明素子における該正孔住入層は、これらの正孔伝達化合物1種又は2種以上から成る1層で 構成されていてもよいし、あるいは、前配層とは 別種の化合物から成る正孔住入層を積層したもの であってもよい。

一方、前記(3)の構成のEL案子における電子注入層(電子注入輸送層)は、電子伝達化合物から成るものであって、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有している。このような電子伝達化合物について特に制限はなく、従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いることができる。該電子伝達化合物の好ましい例としては、

ブリント(Polymer Preprints)、 ジャパン」第 3 7 巻、第 3 号、第 6 8 1 ページ (1 9 8 8 年) などに記載のもの】、あるいは

などの化合物 [「ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス (J.Apply.Phys.)」 第27巻、 L 269 (1988年) などに記載のもの] や、アントラキノジメタン誘導体 (特開昭57-149259号公報、同58-55450 号公報、同61-225151号公報、同61-233750号公報、同63-104061号

などのニトロ歴換フルオレノン誘導体、

などのチオピランジオキシド誘導体、

などのジフェニルキノン誘導体〔「ポリマー・プレ

公報などに記載のもの)、フレオレニリデンメタン誘導体(特開昭 6 0 - 6 9 6 5 7 号公報、同 6 1 - 1 4 3 7 6 4 号公報、同 6 1 - 1 4 8 1 5 9 号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体(特開昭 6 1 - 2 2 5 1 5 1 号公報、同 6 1 - 2 3 3 7 5 0 号公報などに記載のもの)などを挙げることができる。

生成しにくいなどの点から、蒸着法が好ましい。 放発光材料の薄膜化に、この蒸着法を採用する場 合、その蒸着条件は、使用する発光層に用いる有 機化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構 造、会合構造などにより異なるが、一般にポート 加熱温度50~400°C、真空度10-1~10-1 Pa、 為着速度 0.01~50 nm/sec、基 板温度 - 50 ~ + 300 ℃、膜厚 5 n m ないし 5 μ m の範囲で適宜選ぶことが望ましい。次にこ の発光層の形成後、その上に陰極用物質から成 る薄膜を、1μm以下、好ましくは50~200 nmの範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やス パッタリングなどの方法により形成させ、陰極を 設けることにより、所望の有機EL素子が得られ る。なお、このEL業子の作製においては、作製 順序を逆にして、陰極、発光層、陽極の順に作製 することも可能である。

次に、陽極/正孔注入層/発光層/発極から成るEL素子の作製法について説明すると、まず、 陽極を前記のEL素子の場合と同様にして形成し

子往入層、発光層、正孔住入層、陽極の順に作製 してもよい。

このようにして得られた本発明の有機EL素子に、 直流電圧を印加する場合には、 陽極を十、 陰極を一の極性として電圧 5 ~ 4 0 V程度を印加すると、 発光が透明又は半透明の電極側より 観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず発光は全く生じない。さらに、 交流電圧を印加する場合には、 陽極が十、 陰極が一の 状態になったときのみ発光する。なお、 印加する交流の 波形は任意でよい。

[実施例]

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

実施 偶 1

2 5 mm× 7 5 mm× 1 . 1 mmのガラス基板上に、 ITOを蒸着法にて 1 0 0 n mの厚さで製膜した ものを透明支持基板とした。

この透明支持基板を市販の蒸着装置〔日本真

たのち、その上に、正孔伝達化合物から成る薄膜を蒸着法などにより形成し、正孔住入層を設ける。この際の蒸着条件は、前記発光材料の薄膜形成の蒸着条件に準じればよい。次に、この正孔住入層の上に、頭次発光層及び陰極を、前記EL素子の作製の場合と同様にして設けることにより、所留のEL素子が得られる。なお、このEL素子の作製においても、作製順序を逆にして、陰極、発光層、正孔住入層、陽極の順に作製することも可能である。

きらに、脇極/正孔往入層/発光層/電子注記を 層/陰極から成るEL素子の作製法につい場合とした素子の作製法につい場合とした素子の作製を関めても 様にして、陽極、正孔往入層、発光層を設けけたのち、この発光層の上に、電子伝達化合物を たのち、この発光層の上に、酸極をからた。 で変がしていることによりが がいるではいることにより、 の作製の場合と同様にして設けることにより、 ののEL素子が得られる。なお、このEL素子の 作製においても、作製順序を逆にして、 陸極、

空技術(株)製」の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ポートに、N,N'ージっエニル・N,N'ージ(3ーメチルフェニル)ー4・4'ージアミノビフェニル(TPDA)200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1・4ービス(2・2ージフェニルビニル)ペンゼン(DPVB、式(1)の化合物 1200mgを入れて、真空槽を1×10 いPaまで減圧した。その後TPDA入りの前記ポートを215~220℃まで加熱し、TPDAを蒸着速度0・1~0・3nm/secで透明基板上に蒸着して、膜厚75nmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は窒温であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔注入層の上に、もう一つのポートより DPVBを発光層として、60nm積層蒸着した。 蒸着条件はポート選度が365~370℃、蒸着 速度は0.1~0.2nm/sec、基板温度は室 湿であった。

次に、これを真空槽より取り出し、該発光層

の上にステンレススチール製のマスクを設置し、 再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン 製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを 入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位 置する電子ビーム蒸着用電子銃のターゲットと して銅のペレットを装着した。その後真空槽を 2×10⁻¹Paまで放圧してから、電子ビーム蒸 着法により銅を0.03~0.08 nm/secの 蒸着速度で、同時に抵抗加熱法により、モリブデ ンポートからマグネシウムを1.7~2.8 n m/ secの蒸着速度で蒸着を開始した。この際、電 子銃のフィラメントのエミッション電流は200 ~ 2 3 0 m A、加速電圧は4 k V であり、また、 ポートの温度は500℃程度であった。このよう な条件で、マグネシウムと鋼の混合金属電極を発 光層の上に70nm積層蒸着し対向電極とした。 このようにして作製されたEL素子に、ITO 電極を陽極、マグネシウム/銅電極を陰極として、 直流19Vを印加したところ、電流が91mA/

nm/secで透明基板上に蒸着して、膜厚75 nmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は 室盘であった。

cm¹流れ、青緑色発光を得た。ピーク波長は分光

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔往入層の上に、もう一つのポートより MPVBを発光層として、60nm積層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365℃、蒸着速度は 0.1~0.2 nm/sec、基板温度は室温で あった。

次に、これを真空槽より取り出し、放発光層の上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位置する電子ビーム蒸着用電子銃のターゲットとして網のペレットを装着した。その後真空槽を2×10-1Paまで波圧してから、電子ビーム蒸着法により網を0.03~0.08 nm/secの蒸着速度で、同時に抵抗加熱法により、モリブデンポートからマグネシウムを1.7~2.8 nm/

刻定により 4 9 1 n m であり、発光輝度は 8 8 0 c d / a * であった。

なお、発光は均一に面発光になっており、発光 層に電気的ピンホールがないことが確認された。 また、発光は極めて安定していた。

実版例 2

2 5 mm× 7 5 mm× 1 . 1 mmのガラス基板上に、 ITOを蒸着法にて 1 0 0 n mの厚さで製膜した ものを透明支持基板とした。

この透明支持基板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製」の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ボートに、N,N'ージフェニルーN,N'ージ(3ーメチルフェニル)-4,4'ージアミノビフェニル(TPDA)200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ボートに1,4ービス(2ーメチルー2ーフェニルビニル)ベンゼン[MPVB、式(4)の化合物〕200mgを入れて、真空槽を1×10-1Paまで減圧した。その後TPDA入りの前記ボートを215~220℃まで加熱し、TPDAを蒸着速度0.1~0.3

secの蒸着速度で蒸着を開始した。この際、電子銃のフィラメントのエミッション電流は200~230mA、加速電圧は4kVであり、また、ポートの温度は500℃程度であった。このような条件で、マグネシウムと網の混合金風電極を発光層の上に70nm積層蒸着し対向電極とした。

このようにして作製されたEL素子に、ITO電極を陽極、マグネシウム/網電極を陰極として、直流20Vを印加したところ、電流が238mA/ca²流れ、緑色発光を得た。ピーク波長は分光測定により512mmであり、発光輝度は1100cd/a²であった。

なお、実施例 1 と同様に、発光は発光面内で均一であり、極めて安定した緑色であった。 家体例 3

2 5 mm× 7 5 mm× 1 . 1 mmの ガラス基板上に、 ! TOを蒸着法にて 1 0 0 n m の厚さで製取した ものを透明支持基板とした。

この透明支持基板を市販の蒸着装置 [日本真空 技術(株)製]の基板ホルダーに固定し、一方モリ ブデン製の抵抗加熱ボートに、N.N'ージフェニルーN.N'ージ(3ーメチルフェニル)- 4.4'ージアミノビフェニル(TPDA) 200 mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1.4ービス(2.2ージーpートリルビニル) ペンゼン [DTVB、式(3)の化合物】 200 mgを入れて、真空槽を1×10 「Paまで液圧した。その後TPDA入りの前記ポートを215~220 でまで加熱し、TPDAを蒸着速度0.1~0.3 nm/secで透明基板上に蒸着して、膜厚70nmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は零温であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔注入層の上に、もう一つのポートより DTVBを発光層として、60m 複層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365~370℃、蒸着 速度は0.1~0.2mm/sec、基板温度は室 温であった。

次に、これを真空槽より取り出し、該発光層 の上にステンレススチール製のマスクを設置し、

980cd/m2であった。

なお、発光状態は、発光面内で均一であり、極 めて安定していた。

実施例 4

この透明支持基板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製】の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ボートに、N,N'ージフェニルーN,N'ージ(3ーメチルフェニル)ー4・4'ージアミノビフェニル(TPDA)200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1・4ービス(2・2ージフェニルビニル)ベンゼン【DPVB、式(1)の化合物】200mgを入れて、真空槽を1×10~'Paまで減圧した。その後TPDA入りの前記ボートを215~220でまで加熱し、TPDAを蒸着速度0・1~0・3nm/secで透明基板上に蒸着して、膜厚60nmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は

再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン製の抵抗加熱ボートにマグネシウムリボン1gを入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダーでに位としての名では、では着した。その後真空槽を2×10~1Paまで減圧してから、電子ビームを発生してから、電子ビームのストの個ででは、では、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないでは、ないでは、ないでは、ないのでは、マグネシウムと網の配合金属電とした。では、アウェに、アウェーを発展の上にアウェーを発展の上にアウェーを表したのは、アウェーを発展の上にアウェーを表したのないでは、アウェーを表したのは、アウェーを表して、アウェーを表して、アウェーを表して、アウェーを表した。

このようにして作製されたEL素子に、ITO 電極を陽極、マグネシウム/鋼電極を陰極として、直流20Vを印加したところ、電流が119 m A / ca¹流れ、青緑色発光を得た。ビーク波長は分光測定により487n m であり、発光輝度は

室温であった。

次いで、真空槽を大気圧に戻し、これら2つのモリブデン製ポートを真空槽より取り出し、代わりに(3″,4″:3,4,5:10″,9″:3′,4′,5′)ージピリジノ(1,2ーa:1′,2′ーa′)ピスペンゾイミダゾールー6,18ージオン200mgを入れたモリブデン製ポートを真空槽へセットした。その後、真空槽を2×10 ⁻⁻ Paまで減圧して、前記ポートを500℃まで加熱し、放発光層の上に電子注入層として該物質を60nm被層蒸着した。

その後、真空槽を大気圧に戻し、基板ホルダーから、前記積層サンプルをいったんはずしてから、ステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン製の抵抗加熱ボートにマグネシウムリボン19を入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位置する電子ビーム蒸着用電子銃のターゲットとして飼のペレットを装着した。その後真空槽を2×10⁻¹Paまで減圧してから、電子ビーム蒸

特開平2-247278 (14)

なお、発光状態は、実施例1と同様に均一で、 極めて安定していた。

安炼例 5

2 5 m m × 7 5 m m × 1 . 1 m m の ガ ラ ス 基 板 上 に I T O を 蒸 着 法 に て 1 0 0 n m の 厚 さ で 製 膜 し た

の上にステンレススチール製のマスクを設置し、 · 再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン製 の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入 れ、また真空槽中心部基板ポルダー下に位置する 電子ビーム蒸着用電子銃のターゲットとして鋼の ペレットを装着した。その後真空槽を2×10~ Paまで減圧してから、電子ピーム蒸着法により 鋼を0.03~0.08 nm/secの蒸着速度で、 何時に抵抗加熱法によりモリブデンからマグネシ ウムを1.7~2.8 n m/s e c の 蒸着 速度 で 蒸 着し始めた。電子銃のフィラメントのエミッショ ン電流は200~230mA、加速電圧は4kV であった。またポートの温度は500℃程度で あった。上記条件でマグネシウムと銅の混合金属 電極を発光層の上に70mm積層蒸着し対向電極 とした。この素子にIT0電極を陽極、マグネシ ウム/銅電極を陰極として直旋20Vを印加する と電流が190mA/ca²流れ、黄色発光を得た。 ピーク波長は分光湖定より594nmであった。 発光輝度は300cd/=゚であった。

ものを透明支持基板とした。この透明支持基板を 市販の蒸着装置 [日本真空技術(株)製] の基板ホ ルダーに固定し、モリブデン製の抵抗加熱ポート にN.N'-ジフェニル・N.N'-ピスー(3-メ チルフェニル)-(1.1'ピフェニル)-4.4'-ジアミン (TPDA) を200mg入れ、また違う モリブデン製ポートに9,9'-(1,4-フェニレ ンジメチリジン) ジフルオレン [PDMD、式 1×10⁻ Paまで改圧した。その後TPDA入 りの前記ポートを215~220℃まで加熱し、 TPDAを弦響液度 0.1~0.3 nm/secで 透明支持基板上に蒸着して、膜厚 6 5 n m の正孔 往入層を製膜させた。この時の基板温度は室温で あった。これを真空槽より取り出すことなく、正 孔注入層の上に、もう一つのポートよりPDMD を発光層として60nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が265~270℃で蒸着速度は 0.1~0.2 n m / s e c 、 基板温度は室温で あった。これを真空植より取り出し、上記発光層

これらの結果から、本発明のEL素子で、高輝度で極めて安定した青緑色から緑色の発光が得られることが分かった。

[発明の効果]

本発明のEL素子の発光材料として用いられる
ある特定構造のスチルペン系化合物が、発光層と
して必要不可欠な注入機能及び薄膜性に優れてい機能及び薄膜性に優れていかの耐熱性及び薄膜性に優れてい解する。
なは、からなるる、はいのでは、が形成できる上、対向電極(からなる、はいかが形成でが発生しにくいことから、は化合物を発光材料として、はいることにより、歩留りよくEL素子が得られる。

特許出頭人 出光興産株式会社 代 理 人 弁理士 久保田藤郎



手統補正 鬱(自発)

平成 2 年 4 月 5 日

特許庁長官 吉田 文毅 殿

1. 事件の表示

特願平1-68387

2. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス素子

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 出 光 興 産 株 式 会 社

4. 代 理 人

⊕ 1 0 4

東京都中央区京橋1丁目1番10号 西勘ピル5階

(7407) 弁理士 久保田 廢 郎 電話(275) 0721番



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の間



~190℃」に訂正する。

- (8) 同第47頁下から5行目の「365~370 ℃」を「237~238℃」に訂正する。
- (9) 同第50頁1行目の「室温であった。」の 後に「次に実施例1と同じ方法でDPVBを積層 した。」を加入する。
- 00 同第54頁2行目および15行目の「緑色」 (合計2ヶ所)を「黄色」に訂正する。

(以上)

6. 補正の内容

- (1) 明細書第4頁7行目の『「アプライド・フィジックス・レターズ」』を『「アプライド・フィズィクス・レターズ」』訂正する。
- (2) 同第5頁4~5行目の「アプライド・フィジックス・レクーズ」を「アプライド・フィズィクス・レターズ」」訂正する。
- (3) 同第10頁1行目の「緑色」を「黄色」に 訂正する。
- (4) 同第37頁下から7~6行目の「ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス」を「ジャーナル・オブ・アプライド・フィズィクス」に訂正する。
- (5) 同第42頁下から4行目の「365~370 で」を「152~153℃」に訂正する。
- (6) 同第44頁下から6~5行目の「1,4~ ピス(2~メチル-2~フェニルピニル)ベンゼン」を「1,4~ピス(2~パラメチルフェニル -2~ピフェニルピニル)ベンゼン」に訂正する。
- · (7) 同第45頁7行目の「365℃」を「180